

【研究活動報告】 技術部 (2000.1~2000.12)

部長:早稲田嘉夫
 副部長:佐藤史生
 総務:坂田和夫
 専任教官:井上博文, 松本 實
 運営委員:(委員長) 進藤大輔
 (委員) 早稲田嘉夫, 井上博文, 松本 實, 佐藤史生
 坂田和夫, 橋本裕之
 技術職員:(共通室系) 佐藤史生, 佐藤雄孝, 佐藤清二, 高野勝利
 坂田和夫, 伊藤良雅, 石井正夫, 伊東益雄,
 釜谷 隆, 渡辺直子, 菅野弥生
 (大泉 浩, 菅井貞純, 天満元昭)
 (研究室系) 照井敏勝, 橋本裕之

1. 技術部体制

「素材評価技術班」と「素材実験技術班」の2班に集約した組織編成で運営を図っている。

素材評価技術班:電子顕微鏡室, エックス線分析室, 微小部エックス線分析室, プラズマ発行分析室, 画像解析室, 多機能型素材分析室, 熱分析室, 試料作成・処理室, 技術情報室

素材実験技術班:研究支援・技術研修企画室, 研究プロジェクト支援室, 研究機器試作室, 材料試験室, 放射性物質管理室, 電気・高圧ガス管理室

2. 研究プロジェクト

独創的な研究推進に不可欠な研究機器の試作・開発に対し, また特定の分野で, あるいは研究所として展開されるプロジェクト研究に対し, 専門技術を持った技術職員を一定期間派遣し研究を支援する体制として, 各研究分野から研究プロジェクトの公募を行い平成7年度から実施した。

今年度は応募 3 件に対し技術職員 2 名の派遣を含めて以下のように対応している。

研究プロジェクト名	研究分野	期間	担当者名
1 有機塩素化合物汚染物質の浄化および金属類の回収	物理再生	1年	照井敏勝
2 水溶液からの微量有害元素(Sb, Se)の回収	汚染防衛	1年	橋本裕之
3 電子顕微鏡画像のデータベース“エミリア”の拡充	形態評価	1年	技術情報室

3. 技術部管理共通機器・施設

現在, 技術部管理の共通機器・施設は下記の状況になっている。

機器・施設	所在	担当者	状況
全自動蛍光 X 線分析装置 リガク/システム 3270EL	I-126 号室	坂田和夫	正常運転状態. 特定の研究分野での利用が多い.
X 線回折装置 リガク/RINT2200	I-126 号室	坂田和夫	正常運転状態. 利用者は多い.
透過型電子顕微鏡 JEM-1200EX II	I-123 号室	釜谷 隆	正常運転状態. 特定の研究分野での利用が多い.
透過型電子顕微鏡 JEM-3000F	I-123 号室	釜谷 隆	正常運転状態. 特定の研究分野での利用が多い.
走査型電子顕微鏡 日立 S-4100L	I-123 号室	釜谷 隆	正常運転状態. 利用者は多い.
微小部 X 線分析装置 日立 X-650	I-124 号室	佐藤雄孝	正常運転状態. 利用者は多い.
高周波プラズマ発光分析装置 Perkin Elmer OPTIMA3300	I-115 号室	坂田和夫 伊藤良雅 (天満元昭)	正常運転状態. 利用者は多い.
多機能型素材分析装置 ULVAC-PHI5600-6600MT	I-127 号室	佐藤史生 伊東益雄	正常運転状態. 利用者は多い.
画像処理解析装置 LUZEX-III	I-125 号室	佐藤史生	正常運転状態. 特定の研究分野での利用が多い.
試料作成・処理室*	I-128 号室	佐藤史生 伊東益雄	利用者は多い. 管理に負担が多い.
化学処理室	I-115 号室	坂田和夫 伊藤良雅	利用者は多い.
高温高精度示差走査熱量計 真空理工 DSC-SH-2	I-124 号室	佐藤清二	正常運転状態.
技術情報室	I-109 号室	伊藤良雅 渡辺直子 菅野弥生	研究広報活動の機能強化 ネットワークの推進とデータベースの拡充
研究機器試作室	試作工場	高野勝利 石井正夫 (大泉 浩) (菅井貞純)	各設備とも正常な稼動状態. 製作依頼業務も正常に進められている.

* (付記) 試料作成処理室の主な据付装置

試料プレス埋込機, 試料切断機(2 台), 研磨機(5 台), 小型旋盤, 熱風試料乾燥機, 超音波洗浄機, 金属偏光顕微鏡, 実体顕微鏡, 微小硬度計, 顕微鏡観察用カラーモニター, サーマルイメージャー
プロファイル・プロジェクター, スチルビデオ, ディンプルグラインダー, ミクロトーム, イオンミリング, グローブボックス, 蒸着装置, イオンコーター(3 台), 表面形状測定器, デジタルマクロスコープ